

BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN PERALATAN
SCANNING PROBE MICROSCOPY (SPM-SPA300HV)

Kategori Projek (*ProjectCategory*): Tahun Akhir (*Final Year*) MSc PhD
 Perundingan(*Consultation*) R&D

Name of Applicant:

Email: H/P: USM ext. no.:

No. Matrix/IC:

School/Department:

Research Title:

JENIS ANALISIS

CAFM
 I/V [piko or nano ampere]

SNDM/SCM
 C/V

NANO-LITHOGRAPHY
 Nano Oxidation
 Nano Scratch

STM
 I/V

ENVIRONMENT
 Room Temperature Cooling Heating

KETERANGAN SAMPEL DAN KAJIAN DIPERLUKAN

Tandatangan (*Applicant Signature*): _____ Tarikh (*Date*): _____

Kebenaran daripada Penyelia projek (*Supervisor Approval*)

Saya _____, meluluskan permohonan untuk menggunakan kemudahan seperti di atas

(Tandatangan Penyelia Projek)
Supervisor Signature

Tarikh(*Date*): _____

Kebenaran daripada Penyelia Peralatan (*Approval by Equipment In-Charge Supervisor*)

(_____)

Tandatangan Penyelia Peralatan
(*Approved by Equipment In-Charge Supervisor*)

Tarikh(*Date*): _____